01,05

Мультиферроидные материалы для устройств спинтроники

© 3.В. Гареева¹, В.В. Филиппова¹, А.К. Звездин²

¹ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, Уфа, Россия

 2 Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

E-mail: zukhragzv@yandex.ru

Поступила в Редакцию 18 апреля 2024 г. В окончательной редакции 18 апреля 2024 г. Принята к публикации 8 мая 2024 г.

Рассмотрены основные аспекты работы спинтронных устройств на основе мультиферроиков; в том числе, компоненты и принципы функционирования магнитоэлектрических спин-орбитальных (МЭСО) устройств; микромагнитные методы, позволяющие моделировать МЭСО-устройства и проводить расчеты основных параметров мультиферроидных гетероструктур. Разработана методика моделирования пленок ферромагнетик—мультиферроик с эффектом обменного смещения. Представлены результаты расчетов микромагнитных состояний в пленках ферромагнетик—мультиферроик разных размеров на примере материалов с параметрами СоFe и BiFeO₃.

Ключевые слова: мультиферроики, магнитоэлектрический эффект, феррит висмута, эффект обменного смешения

DOI: 10.61011/FTT.2024.08.58584.22HH

1. Введение

Оксидные мультиферроики являются перспективными материалами для создания энергосберегающих высокоэффективных информационных технологий, связанных с разработкой логических магнитоэлектрических устройств, составляющих основу элементной базы нового поколения вычислительной микроэлектроники (микропроцессоров) на новых физических и технологических принципах [1].

Использование магнитных и магнитоэлектрических материалов в спинтронике представляет большой интерес. Это связано с возможностью сохранения данных, записанных на магнитных носителях при перебоях электрического напряжения, реализации энергосберегающего режима за счет использования магнитных и магнитоэлектрических материалов (при перезарядке конденсаторов), миниатюризации электронных устройств, использовании спиновых токов, которые обладают более широким спектром свойств по сравнению с электрическими, и возможностью управления ими за счет различных воздействий, таких как электрические токи, магнитные поля малой величины и электрические поля, создаваемые, в том числе, в мультиферроидных материалах.

В данном контексте большой интерес представляет одна из последних разработок компании Intel по магнитоэлектрическим спин-орбитальным (МЭСО) транзисторам нового поколения [1], проектируемым на основе

материалов с магнитоэлектрическим взаимодействием и материалов с сильной спин — орбитальной связью. Их комбинация обеспечивает значительное улучшение технических характеристик: увеличение скорости переключения устройства и значительное снижение энергопотребления.

Для развития технологий на данном этапе большое значение имеет разработка физических принципов и методов математического моделирования МЭСО-устройств; подбор материалов с оптимальными характеристиками: высокими коэффициентами магнитоэлектрической связи, низкими управляющими напряжениями, малым углом Холла, высокими рабочими температурами, близкими к комнатным; техник, позволяющих адекватно моделировать процессы переключения магнитных состояний; масштабирование и миниатюризация, необходимые для создания компактных схем.

В работе проводится обсуждение перечисленных аспектов: рассматриваются основные составляющие и принципы функционирования МЭСО-устройств; обсуждаются механизмы магнитоэлектрических взаимодействий в гетероструктурах на основе мультиферроиков; разрабатывается методика, позволяющая моделировать процессы переключения магнитных состояний в рассматриваемых системах; и расчет микромагнитных структур в наноэлементах на основе структур ферромагнетик—мультиферроик, которые могут быть использованы в спинтронных логических устройствах нового поколения.

1* 1251

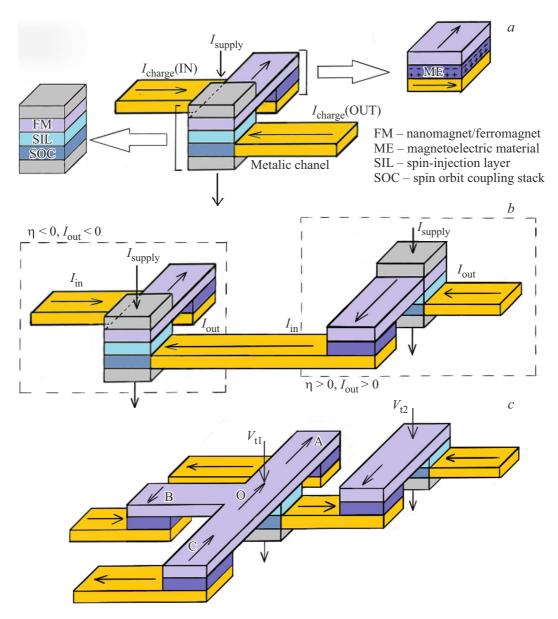


Рис. 1. a) Схема МЭСО-устройства, b) логический вентиль, c) каскад [6].

2. Магнитоэлектрические материалы для МЭСО-устройств

2.1. Принцип работы и устройство МЭСО-элементов

Технология магнитоэлектрических спин-орбитальных устройств (МЭСО), предложенная в работах [1–4], является логическим следствием развития концепции MRAM, которая прошла в своем становлении несколько этапов, включая два поколения коммерческой MRAM с переключением намагниченности магниторезистивного элемента под действием магнитного поля (Toggle MRAM) и спин-поляризованных токов (STT-MRAM) к концепции PIM (processing-in-memory), связанную с созданием архитектур, позволяющих использовать ячей-

ку памяти для вычислений и обработки информации. Технологии, связанные с разработкой архитектур вида Near-Memory Processing, In-Memory Processing активно обсуждаются в литературе [5], ниже мы остановимся на устройстве МЭСО, которое может быть использовано для хранения данных и проведения логических операций.

Схематические изображения МЭСО-устройств показаны на рис. 1. Основными компонентами МЭСО являются: ферромагнетик наноразмеров (наномагнит), в котором осуществляется переключение намагниченности, и связанные с ним магнитоэлектрическая (МЭ) и спин-орбитальная (СО) компоненты (рис. 1, а). К МЭ-компоненте подсоединяется металлическая шина для подачи входного электрического сигнала, создающего электрическое поле на МЭ-элементе, выступающим в роли МЭ-конденсатора. Изменение поляризации мульти-

ферроика под действием электрического поля тока приводит к переключению магнитного состояния наномагнита, преимущественно за счет эффекта смещения, возникающего в случае обменной связи между ферромагнетиком и мультиферроиком в МЭ-компоненте. Для считывания нового магнитного состояния на СО-компоненту подается ток питания, который при прохождении через ферромагнитный слой поляризуется по спину, при этом спиновая поляризация зависит от текущего магнитного состояния наномагнита. Далее, проходя через инжекционный слой, спин-поляризованный ток попадает в материал с сильным спин-орбитальным взаимодействием, за счет которого происходит конвертация спина в заряд и на выходную шину поступает электрический ток, направление которого определяется поляризацией спинов электронов. При такой конструкции направление входного и выходного токов оказываются противоположными, что позволяет использовать МЭСО-элемент в качестве логического вентиля (рис. 1, b). Высокая эффективность преобразования спина в заряд, обеспечиваемая использованием материалов с сильной СО-связью, способствует появлению на выходе тока с достаточно высокой плотностью, что делает возможным создание каскадных схем из нескольких элементов МЭСО (рис. 1, c). Ток на выходе одного МЭСО-элемента используется в качестве входного тока для другого, что позволяет осуществить передачу информации и реализовать операции булевой алгебры на основе каскадирования трех и более элементов. По оценкам, представленным в работах [1-4], в устройствах такого типа достигается высокая плотность упаковки логических устройств, уменьшаются задержки срабатывания, что обеспечивает высокую вычислительную производительность; переключение магнитных состояний осуществляется на временных интервалах порядка 10^{-9} s; энергия, требуемая для переключения, имеет порядок fJ/bit; напряжения понижаются до 0.3 V, что делает изучение возможностей развития данной технологии привлекательной для исследователей и технологов.

2.2. Магнитоэлектрические гетероструктуры

В отношении логических устройств спинтроники основной акцент при исследовании мультиферроидных систем ставится на изучении магнитоэлектрических гетероструктур, что связано с непосредственным использованием системы магнетик—мультиферроик в конструкции МЭСО, а также с возможностью увеличения коэффициента магнитоэлектрической связи $\alpha_{\rm ME}$ за счет введения ферромагнитного/антиферромагнитного слоя. Для сравнения в таблице представлены значения коэффициентов магнитоэлектрической связи для монокристаллов и композитных структур на основе мультиферроиков, также информация об этих параметрах для различных мультиферроидных структур содержится в работах [7,8]. Из таблицы видно, что величина $\alpha_{\rm ME}$ в магнитоэлек-

трических гетероструктурах значительно выше, чем в однофазных мультиферроиках.

Отметим, что в настоящее время реализовано многообразие мультиферроидных гетероструктур, которые можно классифицировать, например, по характеру магнитоэлектрической (МЭ) связи в области границы раздела — это может быть прямое обменное взаимодействие; косвенное взаимодействие Дзялошинского-Мория; магнитоупругое взаимодействие, обусловленное "strain"-эффектами — механическими напряжениями в области границы раздела; а также химическими процессами, связанными с ионизацией и миграцией анионов кислорода и изменением плотности электронных состояний (DOS) в области интерфейса [10]. В последнем случае действие электрического поля изменяет электронную структуру границы раздела, что приводит к изменению намагниченности насыщения, констант магнитной анизотропии, межслойного обменного взаимодействия, оказывающих воздействие на магнитоэлектрические эффекты (МЭЭ) и процессы спиновой переориентации. Примерами магнитоэлектрических структур, в которых реализуются данные взаимодействия являются структуры вида (і) ферромагнетик-пъезоэлектрик, здесь МЭЭ обусловлены механическими напряжениями и стрикционными эффектами; (ii) антиферромагнетикпъезоэлектрик — МЭЭ возникает за счет обменной стрикции, вызванной механическими напряжениями; (ііі) ферромагнетик-мультиферроик — МЭЭ связан с обменными взаимодействиями в области границы раздела; (iv) мультиферроик-пъезоэлектрик, МЭЭ может быть связан с пъезоэлектрическими эффектами, а также взаимодействием Дзялошинского-Мория. Как следует из таблицы коэффициенты магнитоэлектрической связи могут достигать достаточно высоких значений в гетероструктурах с различными механизмами МЭ-взаимолействий.

3. Моделирование процессов спиновой переориентации в пленках ферромагнетик—мультиферроик

Рассмотрим структуру ферромагнетик-мультиферроик (CoFe/BiFeO₃) с обменным межслойным взаимодействием, которая была реализована в прототипе МЭСО [2]. К преимуществам использования данной системы в качестве модельного объекта исследования относится то, что магнитоэлектрические свойства BiFeO₃ достаточно хорошо изучены [9–15]; имеются экспериментальные данные по исследованию процессов перемагничивания пленок вида CoFe/BiFeO₃ [13], которые могут быть использованы для апробации результатов теоретического исследования.

Отметим, что пакеты микромагнитного моделирования, применяемые для анализа микромагнитных структур в системах ограниченной геометрии (пленках, наноэлементах, многослойных структурах), такие как

Мультиферроики	α	Температура, К	Литература
BiFeO ₃	4.2 V/cm · Oe	300	[9]
GdFe _{0.94} Mg _{0.06} O ₃ CoFe ₂ O ₄ /BaTiO ₃	1.67 V/cm · Oe 8.1 mV/cm · Oe	400 300	[7] [7]
BiFeO ₃ /BaTiO ₃	24 V/cm · Oe	300	[9,10]
α -Fe ₂ O ₃ /PZT	4.8 V/(Oe · cm)	300	[11]
SrTiO ₃ /BaTiO ₃	495 mV/cm · Oe	200	[12]

Коэффициенты магнитоэлектрической связи для мультиферроидных систем

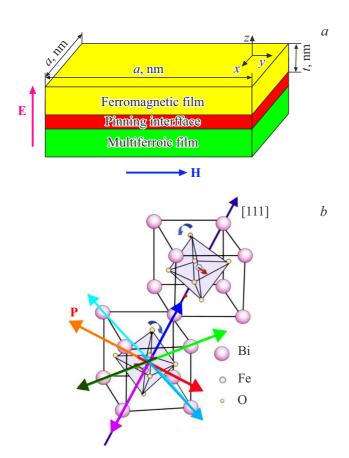


Рис. 2. a) Схематическое изображение системы, b) элементарная ячейка BiFeO $_3$.

ООММГ, SPIN РМ, МиМах и др. ориентированы на ферромагнитные материалы. В связи с этим для расчета магнитных состояний в системе ферромагнетик—мультиферроик применим комбинированный подход с использованием методов микромагнитной симуляции и расчетов на основе теории Гинзбурга—Ландау. В случае, когда в мультиферроике реализуется антиферромагнитное упорядочение, как в ВіГеО₃, в структуре ферромагнетик—мультиферроик в области границы раздела возникает однонаправленная магнитная анизотропия (ОМА), ориентация оси легкого намагничивания ОМА коррелирует с направлением антиферромагнитного вектора мультиферроика. В системах вида ферромагнетик—антиферромагнетик реализуются эффек-

ты обменного смещения, заключающиеся в смещении гистерезисной зависимости намагниченности ферромагнетика $(M_F(H))$ вдоль горизонтальной оси (H). При этом толщина ферромагнитного слоя не должна превышать $t_{\rm FM} = \pi \sqrt{A_F/K_F}$, это условие необходимо для непрерывной переориентации спинов на границе раздела и избегания появления несвязанных по спину областей. Согласно оценкам [14], величина обменного поля смещения определяется как $H_{eb}=-J_{eb}/\mu_0 M_F t_F$, где $J_{eb} = A_{af}/S$ — константа обменной связи, определенная через отношение константы обменного взаимодействия антиферромагнетика к поверхности (S) антиферромагнетика, M_F — намагниченность насыщения ферромагнетика. Таким образом, в ферромагнитном слое малой толщины $(t < t_{\rm FM})$ (пиннинг-слое) за счет обменного взаимодействия с антиферромагнитным мультиферроиком устанавливается магнитное упорядочение с ориентацией намагниченности параллельной антиферромагнитному вектору $\mathbf{L} = (\mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_2)/2M_0$, здесь $M_{1,2}$ намагниченности подрешеток мультиферроика, M_0 намагниченность насыщения. Схематическое изображение системы показано на рис. 2.

В рамках данной модели в свободной энергии системы учитываются энергия ферромагнитного слоя, энергия мультиферроика и энергия интерфейсного пиннинг-слоя

$$F(\mathbf{M}_{\mathrm{FM}}, \mathbf{P}, M_{MF}, \mathbf{L})$$

$$=F_{\mathrm{FM}}^{soft}(\mathbf{M}_{\mathrm{FM}}^{soft})+F_{\mathrm{FM}}^{pinning}(\mathbf{M}_{\mathrm{FM}}^{pinning})+F_{MF}(\mathbf{P},\mathbf{M}_{MF},\mathbf{L}), \tag{1}$$

где энергия ферромагнитного слоя определяется выражением

$$F_{\text{FM}}^{soft}(\mathbf{M}_{\text{FM}}^{soft}) = A_{\text{FM}} (\nabla \mathbf{m}_{\text{FM}}^{soft})^2 + K_{cub} ((m_{\text{FM}_x}^{soft})^2 + (m_{\text{FM}_y}^{soft})^2 + (m_{\text{FM}_y}^{soft})^2 + (m_{\text{FM}_y}^{soft})^2) + K_u (\mathbf{n}_u \mathbf{m}_{\text{FM}}^{soft})^2, \quad (2)$$

энергия пиннинг-слоя

$$F_{\text{FM}}^{pinning}(\mathbf{m}_{\text{FM}}) = K_u^{pinning} \left(\mathbf{n}_u m_{\text{FM}}^{hard} \right)^2 - M_{\text{FM}}^{hard} \left(\mathbf{H} \cdot \mathbf{m}_{\text{FM}}^{hard} \right), \tag{3}$$

энергия мультиферроика

$$F_{MF}(\mathbf{P}, \mathbf{M}_{MF}, \mathbf{L}) = F_{me}(\mathbf{M}_{MF}, \mathbf{L}, \mathbf{P}) + F_{el}(\mathbf{P}, \mathbf{E}), \tag{4}$$

в которой выделены сегнетоэлектрическая и магнитоэлектрическая составляющие:

$$F_{el}(\mathbf{P}, \mathbf{E}) = -\mathbf{P} \cdot \mathbf{E} + a_0 \frac{P_z^2}{2} + a_1 \frac{P_z^4}{4} + \dots$$
 (5)

$$F_{me}(\mathbf{M}_{MF}, \mathbf{L}, \mathbf{P}) = \frac{1}{2\chi_{\perp}} M_0^2 \mathbf{m}_{MF}^2 + \frac{\chi_{\perp}}{2} \left(\mathbf{D} \cdot [\mathbf{L} \times \mathbf{m}_{MF}] \right)$$

+
$$A(\nabla L)^2 + \gamma \mathbf{e}_p((\operatorname{grad} \mathbf{L}) \cdot \mathbf{L} - \mathbf{L} \cdot (\operatorname{grad} \mathbf{L})) + K_1(\mathbf{n}_u \mathbf{L})^2$$
,

где $A_{\rm FM}$ — константа обменного взаимодействия, K_{cub} — константа кубической магнитной анизотропии, K_u — константа одноосной магнитной анизотропии, γ — параметр неоднородного магнитоэлектрического взаимодействия.

Известно, что в мультиферроике BiFeO₃ неоднородное магнитоэлектрическое взаимодействие стабилизирует антиферромагнитную циклоиду, которая является основным магнитным состоянием монокристаллов BiFeO₃ [15], однако в пленках BiFeO₃ механические напряжения, обусловленные действием подложки, могут привести к разрушению циклоидной фазы и формированию однородного состояния с заданной ориентацией вектора L. В работах [16–19] представлены экспериментальные данные об основных магнитных состояниях в пленках BiFeO₃, выращенных на различных сегнетоэлектрических подложках и данные теоретических исследований, которые позволяют определить области устойчивости спиновых циклоид и однородных магнитных состояний.

Рассмотрим диапазон параметров материала, при котором в пленке мультиферроика реализуется однородное антиферромагнитное упорядочение. Расчеты, проведенные с использованием теории Гинзбурга-Ландау для энергии (6), позволяют определить основные состояния мультиферроика (ориентацию векторов слабого ферромагнетизма М и антиферромагнетизма L) и их трансформацию под действием электрического поля [20,21]. Считая, что направление антиферромагнитного вектора L определяет ориентацию оси ОМА в пиннинг-слое, рассмотрим обменно-связанную ферромагнитную структуру, состоящую из слоя магнитомягкого ферромагнетика и ферромагнитного пиннинг-слоя с выделенным направлением ОМА. Расчет микромагнитных структур в такой системе возможно провести на основе использования микромагнитного моделирования в среде ООММГ, что позволяет определить равновесные магнитные конфигурации в ферромагнитной пленке при заданном направлении электрического поля. Используем следующие параметры: размер пленки $a \times a \times t \text{ nm}^3$, размер ячейки $5 \times 5 \times 3 \text{ nm}^3$, a = 200 nm, $t = n \cdot 20 \,\mathrm{nm}, \, t$ — толщина ферромагнитного слоя, a поперечные размеры наноэлемента, толщина пиннингслоя 1 nm, $K_{pinning} = -1 \cdot 10^4 \, \text{J/m}^3$, магнитные параметры ферромагнитного слоя соответствуют параметрам ферритов гранатов $A = 3 \cdot 10^{-12} \text{ J/m}^2$, $K_{cub} = 1 \cdot 10^7 \text{ J/m}^3$, $K_u = -1 \cdot 10^4 \,\text{J/m}^3$.

Будем считать, что в отсутствии магнитного поля в мультиферроике вектор электрической поляризации ориентирован вдоль выделенного направления \mathbf{P}_0 , соответствующие этому направлению векторы \mathbf{M}_0 и \mathbf{L}_0 находятся из минимума энергии (6). Действие элек-

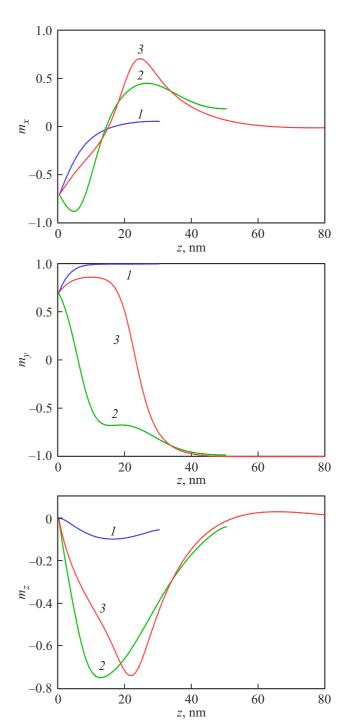


Рис. 3. Графики зависимостей компонент вектора намагниченности от координаты z по толщине образца. Линия 1 соответствует $a=30\,\mathrm{nm}$, линия $2-a=50\,\mathrm{nm}$, линия $3-a=80\,\mathrm{nm}$.

трического поля приводит к переориентации вектора \mathbf{P}_f и, соответственно, векторов \mathbf{M}_f и \mathbf{L}_f . Данные по взаимной ориентации векторов \mathbf{P}, \mathbf{M} и \mathbf{L} в пленках Ві \mathbf{FeO}_3 для разных срезов и деформаций растяжения и сжатия, вызванных действием ориентирующей подложки, содержатся в работе [21]. Результаты расчета

магнитных конфигураций для пленок BiFeO₃ с кристаллографической ориентацией (001), (110) представлены в работах [22,23]. Отметим, что данные расчеты позволяют получить эффект смещения гистерезисной зависимости при различной ориентации поляризации в мультиферроике, вызванной действием электрического поля. Таким образом, описанная выше модель позволяет исследовать процессы спиновой переориентации в структуре ферромагнетик—мультиферроик и изучать влияние различных факторов на магнитные состояния в системе. Остановимся на геометрическом факторе, связанном с размерами образца.

Закон Мура накладывает ограничения на физические размеры транзисторов в интегральных микросхемах. В отношении транзисторов МЭСО также прослеживаются определенные закономерности. В работе [1] было показано, что для эффективной работы МЭСО должно выполняться следующее соотношение между токами на входе I_c и на выходе I_s

$$I_c = \frac{1}{w} \lambda_{\text{ISOC}} [\sigma \times \mathbf{I}_s], \tag{7}$$

где I_s — входной электрический ток($\parallel OX$), поступающий на МЭ-элемент; w — минимальный размер устройства (ширина); σ — вектор собственного магнитного момента электрона, определяемый матрицами Паули, I_s — спиновый ток($\parallel OZ$) на выходе, после прохождения через СО элемент; $\lambda_{\rm ISOC}$ — эффективная длина диффузии спинового тока. По оценкам, сделанным в работах [1,6], размеры наномагнита w могут быть уменьшены до величин порядка 20-30 nm. Рассмотрим магнитные состояния, которые могут быть реализованы в наноэлементах при изменении их размера.

На рис. 3 показаны траектории $\mathbf{m}(x)$ намагниченности, рассчитанные на основе описанного выше подхода. Как видно на рис. 3, при малых размерах наноэлемента и выбранных значениях физических параметров в ферромагнитном слое реализуются практически однородные распределения намагниченности, однако при увеличении поперечных размеров наноэлемента на зависимостях $m_i(x), i=x,y,z$ появляются точки перегиба, которые указывают на возможность формирования топологических структур вихревого типа, которые могут быть использованы при масштабировании спинтронных устройств.

4. Заключение

В работе рассмотрены основные аспекты развития спинтроники с использованием магнитоэлектрических материалов на примере магнитоэлектрического спинорбитального (МЭСО) транзистора, рассмотрено его устройство и принципы функционирования. Разработана методика расчета магнитных состояний в обменносвязанных пленках ферромагнетик—мультиферроик с эффектом обменного смещения на примере гетероструктур

на основе мультиферроика BiFeO₃. В основе методики лежит концепция ферромагнитного пининг-слоя с однонаправленной магнитной анизотропией, формирующегося в области границы раздела ферромагнетикмультиферроик, что позволяет проводить расчет магнитных конфигураций и их трансформаций под действием магнитного и электрического поля в пленках ограниченной геометрии и структурах наноразмеров средствами пакетов микромагнитных расчетов, в частности, ООММГ. Проведены расчеты магнитных состояний в наноэлементах различных размеров для системы с параметрами CoFe/BiFeO₃.

Финансирование работы

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 23-22-00225.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- S. Manipatruni, D.E. Nikonov, C.-C. Lin, T. A. Gosavi, H. Liu, B. Prasad, Y.-L. Huang, E. Bonturim, R. Ramesh, I.A. Young. Nature 565, 7737 (2019).
- [2] S. Manipatruni, D.E. Nikonov, I.A. Young. Nature Phys. 14, 4 (2018).
- [3] J. Zeng, N. Xu, Y. Chen, C. Huang, Z. Li, L. Fang. AIMCU-MESO: ACM Trans. Des. Autom. Electron. Syst. (2022).
- [4] J. Zeng, P. Yi, B. Chen, C. Huang, X. Qi, S. Qiu, L. Fang. Microelectronics J. 116, 105235 (2021).
- [5] Z. Guo, J. Yin, Y. Bai, D. Zhu, K. Shi, G. Wang, K. Cao, W. Zhao. Proc. IEEE 109, 1398 (2021).
- [6] Z. Liang, M. Mankalale, J. Hu, Z. Zhao, J.-P. Wang, S. Sapatnekar. IEEE J. Explor. Solid State Comp. Dev. Circ. PP, 1 (2018).
- [7] R. Gupta, R. K. Kotnala. J. Mater. Sci. 57, 12710 (2022).
- [8] C. A. F. Vaz ,U. Staub. J. Mater. Chem. C 1, 6731 (2013).
- [9] M. Lorenz, G. Wagner, V. Lazenka, P. Schwinkendorf, H. Modarresi, M.J. Van Bael, A. Vantomme, K. Temst, O. Oeckler, M. Grundmann. Appl. Phys. Lett. 106, 012905 (2015).
- [10] P.B. Meisenheimer, S. Novakov, N.M. Vu, J.T. Heron. J. Appl. Phys. 123, 240901 (2018).
- [11] D.A. Burdin, D.V. Chashin, N.A. Ekonomov, L.Y. Fetisov, V.L. Preobrazhensky, Y.K. Fetisov. Sensors 23, 13 (2023).
- [12] X. Liu, Wenjie Song, Mei Wu, Yuben Yang, Ying Yang et al. Nature Commun. **12**, 1 (2021)
- [13] H. Niu, J.L. Bosse, Q. He, Y. Gao, M. Trassin et al. J. Am. Chem. Soc. **139**, 1520 (2017).
- [14] W.H. Meiklejohn, C.P. Bean. Phys. Rev. 102, 1413 (1956).
- [15] I. Sosnowska, A.K. Zvezdin.J. Magn. Magn.Mater. 140—144, 167 (1995).
- [16] D.Sando, A. Agbelele, D. Rahmedov, J. Liu, P. Rovillain, C. Toulouse, I. C. Infante, A. P. Pyatakov, S. Fusil, E. Jacquet, C. Carr'et'ero, C. Deranlot, S. Lisenkov, D. Wang, J.-M. le Breton et al. Nature Mater. 12, 641 (2013).

- [17] Z.V. Gareeva, A.F. Popkov, S.V. Soloviov, A.K. Zvezdin. Phys. Rev. B 87, 214413 (2013).
- [18] Н.Е. Кулагин, А.Ф. Попков, С.В. Соловьёв, А.К. Звездин. ФТТ **61**, 248 (2019).
- [19] Н.Е. Кулагин, А.Ф. Попков, А.К. Звездин. ФТТ **53**, 970 (2011).
- [20] A.F. Popkov, N.E. Kulagin, S.V. Soloviov, K.S. Sukmanova, Z.V. Gareeva, A.K. Zvezdin. Phys. Rev. B 92, 140414 (2015).
- [21] А.А. Берзин, Д.Л. Винокуров, А.И. Морозов. ФТТ **58**, 2320 (2016).
- [22] Z.V. Gareeva, N.V. Shulga, A.K. Zvezdin. J. Magn. Magn. Mater. 587, 171323 (2023).
- [23] Z. Gareeva, N. Shulga, R. Doroshenko, A. Zvezdin. Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 22380 (2023).

Редактор Т.Н. Василевская